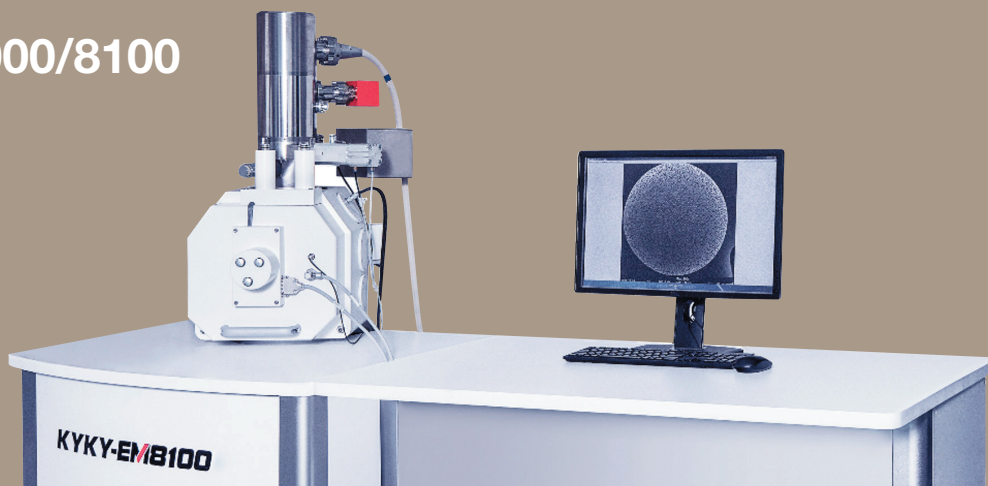


# 场发射枪扫描电子显微镜

Field Emission Scanning Electron Microscope

KYKY-EM8000/8100



场发射枪扫描电子显微镜

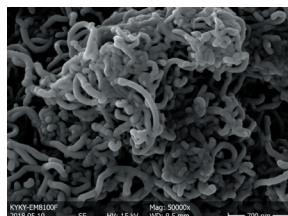
## 主要技术与性能指标

- 分辨率：1 nm@30 kV, 3 nm@1 kV

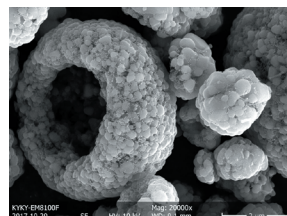
## 主要应用

材料的微观表征、失效分析、半导体检测、生命科学研究、环境保护等

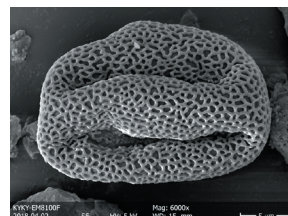
## 代表性应用成果



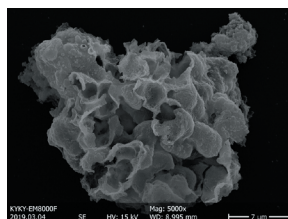
纳米材料研究



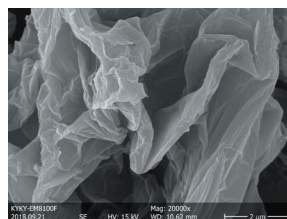
新能源材料研究



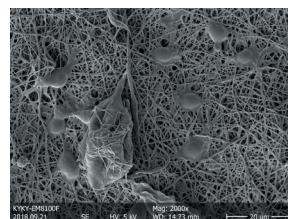
污染颗粒溯源研究



矿物研究



石墨烯研究



癌细胞研究

主要用户单位	中国科学院大学、上海交通大学、南方科技大学、北京大学、南方科技大学、浪潮集团、中国工程物理研究院等
研制单位	北京中科科仪股份有限公司
联系方式	孙占峰 010-82548109, 13520785335 zhfsun@kyky.com.cn